

УДК 53.087.92

## ПОЛЕВОЙ ДАТЧИК ХОЛЛА НА ОСНОВЕ СТРУКТУР КРЕМНИЙ НА ИЗОЛЯТОРЕ

*В.Н. Мордкович, П.С. Приходько,  
М.Л. Бараночников, А.В. Завьялов, А.Ю. Кузин*

Датчики Холла (как дискретные, так и в составе магнитоуправляемых ИС) являются одним из наиболее распространенных элементов сенсорной техники. Устройства на их основе широко применяются в автоматике, автомобилестроении, робототехнике, метрологии и т.п. Объем выпуска дискретных датчиков Холла (ДХ) на основе Si, GaAs, InSb и кремниевых магнитоуправляемых ИС (МУИС) составляет десятки миллионов штук в год и непрерывно возрастает.

Однако, известные ДХ и МУИС имеют определенные ограничения их характеристик и, прежде всего, по магнитной чувствительности и энергопотреблению.

Эти недостатки традиционных ДХ и МУИС во многом преодолены в предлагаемом полевом датчике Холла на основе структур кремний на изоляторе (КНИ ПДХ). В этом приборе (рис. 1) ДХ изготавливается в тонком слое Si КНИ-структуры и располагается между слоями диэлектрика, один из которых представляет собой скрытый изолирующий слой КНИ-структуры, а другой пленку  $\text{SiO}_2$ , сформированную на внешней поверхности Si. На

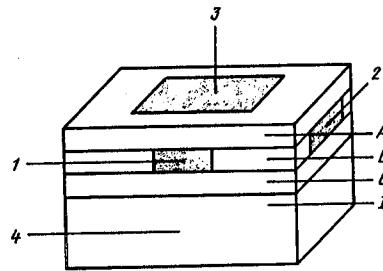


Рис. 1. Полевой датчик Холла со структурой кремний на изоляторе:

A, C — диэлектрические слои; B — Si-слой; D — Si-подложка; 1 — электрод питания; 2 — холловский электрод; 3, 4 — затворы

поверхности этой пленки располагается электрод затвора. В качестве другого затвора выступает подложка КНИ-структурь.

Таким образом, КНИ ПДХ представляет собой кремниевый переменный резистор с двумя управляющими затворами. Сочетание КНИ-структурь с возможностью полевого управления проводимостью Si обеспечивает следующие уникальные свойства КНИ ПДХ.

**Резкое повышение магниточувствительности,** обусловленное малой толщиной слоя Si составляется по порядку величины  $10^{-1}$  мкм, тогда как в традиционных кремниевых ДХ она лежит в пределах 5–10 мкм. Отсюда следует, что при прочих равных условиях КНИ ПДХ позволяет повысить магниточувствительность ДХ до двух порядков величины.

Сказанное иллюстрируется на рис. 2, где представлены характерные области чувствительности традиционных ДХ, магниторезисторов и КНИ ПДХ. Видно, что КНИ ПДХ обладают не только самой широкой областью чувствительности, но и гораздо более высокой пороговой чувствительностью, заметно превосходящей величину магнитного поля Земли.

**Резкое уменьшение энергопотребления.** Малая толщина слоя Si КНИ-структурь обуславливает высокое сопротивление ПДХ, составляющее десятки кОм против единиц кОм у традиционных ДХ. В связи с этим КНИ ПДХ уверенно функционируют при рабочих токах 0,1–0,3 мА, тогда как

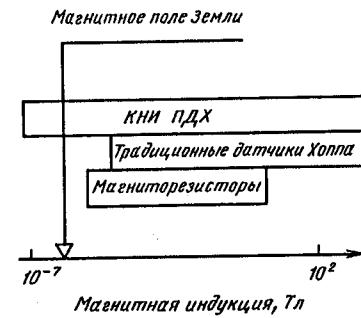


Рис. 2. Область магниточувствительности традиционных датчиков Холла, магниторезисторов и полевых датчиков Холла со структурой кремний на изоляторе (КНИ ПДХ)

Таблица 1

Основные характеристики	ПДХ	KSY-10
Производитель	МИКРОН (Россия)	Германия
Материал	Si	000GaAs
Размеры активной зоны, мм	0,08×0,08	0,2×0,2
Чувствительность, В/Тл	0,7...1,1	0,8...1,1
Удельная чувствительность, В/А Тл	1000...5000	170...230
Номинальный рабочий ток, мА	0,2	5
Максимальный рабочий ток, мА	1	7
Рабочая температура, °С	-40...150*; -40...220**	-40...150
Динамический диапазон, Тл	10 <sup>-7</sup> ...10 <sup>2</sup>	10 <sup>-4</sup> ...10 <sup>2</sup>

\* Герметизация пластмассой;

\*\* Металлический корпус.

Таблица 2

Тип МУИС	Индукция отпирания, мТл	Индукция запирания, мТл	Ток потребления, мА
TL170C	25	25	4-6
КНИ	10	10	1-3

рабочий ток традиционных ДХ составляет, как правило, единицы мА.

**Повышение рабочей температуры.** Традиционные кремневые ДХ изготавливают на эпитаксиальных пленках, изолированных от подложки  $p$  —  $n$ -переходом. При повышении температуры утечки тока через такие  $p$  —  $n$ -переходы большой площади начинают препятствовать нормальному функционированию ДХ. Поэтому рабочая температура Si ДХ не превышает обычно 80-100 °С. В КНИ ПДХ тело датчика расположено на изоляторе, препятствующем утечкам тока в подложку. Поэтому рабочая температура КНИ ПДХ может достигать 250-300 °С.

**Снижение уровня шума.** Уменьшение уровня шума в КНИ ПДХ обусловлено двумя причинами. Во-первых, существенно пониженнной величиной рабочего тока (известно, что амплитуда низкочастотных шумов пропорциональна квадрату тока проходящего через прибор, а в большинстве практических применений ДХ и МУИС функционируют при частотах перехода порядка кГц). Во-вторых, с помощью напряжения смещения, поданного на затворы ПДХ, можно подавить рассеяние носителей заряда на границах раздела Si с внешним и внутренним диэлектриком и исключить вклад граничных состояний в шумы датчика, столь характерный для магнитных датчиков на основе обычных полевых транзисторов.

**Полевое управление параметрами.** Выбор величины и знака напряжения на затворах позволяет управлять толщиной канала переноса носителей в ПДХ и концентрацией носителей в канале. Иными словами, изменяя напряжение на затворах можно изменять магнитную чувствительность ПДХ, величину рабочего тока, уровень шумов и динамический диапазон.

**Новые возможности схемного решения.** Один из наиболее распространенных методов схемного включения ДХ состоит в использовании переменного магнитного поля. Особенность КНИ ПДХ состоит в том, что он дополнительно позволяет модулировать холловский сигнал с помощью изменения смещения на затворах.

В табл. 1 сопоставлены характеристики ПДХ и KSY-10, одного из лучших арсенид-галлиевых ДХ фирмы *Siemens*. Из табл. 1 видно, что КНИ ПДХ существенно превосходит KSY-10 по целому ряду важнейших характеристик, таких как удельная чувствительность (в 5-25 раз), вольтовая чувствительность (примерно на порядок с учетом разницы в размерах кристалла), рабочего тока (примерно на порядок), и не уступает ему по рабочей температуре.

Преимущества использования КНИ ПДХ в магнитоуправляемых ИС иллюстрируются табл. 2, где представлены данные об индукции срабатывания и рабочих токах КНИ МУИС и МУИС типа TL170C фирмы *Texas Instr*, США.

Указанные достоинства определяют широкие возможности использования КНИД ПДХ в сенсорной аппаратуре. Кроме улучшения характеристик устройств, где традиционно использовались датчики Холла, открывается возможность создания новых систем, разработка и производство которых на базе традиционных ДХ были оправданы технически или экономически. К подобным устройствам относятся, например, бесконтактные надежные клавиатуры ЭВМ и сотовых телефонов с низким электрообеспечением, линейные и матричные системы магнитовидения, бесконтактные системы поиска дефектов в электрокабелях, нефте- и газопроводах, системы навигации и многие другие.